# 钛宝石飞秒激光振荡器的稳定性改善\*

曹士英<sup>12)</sup> 张志刚<sup>12)</sup> 柴 路<sup>1)</sup> 王清月<sup>1)</sup>

1)(天津大学精密仪器与光电子工程学院超快激光研究室,信息技术科学教育部重点实验室,天津 300072)

2)(北京大学信息科学技术学院,量子信息与测量教育部重点实验室,北京 100871)

(2007年6月8日收到 2007年9月7日收到修改稿)

对钛宝石飞秒激光器脉冲序列的强度和时间的稳定性进行了分析.实验比较了钛宝石飞秒激光器底板有无水 冷的条件下 输出锁模脉冲序列的稳定性以及中心波长和光谱宽度的变化.结果表明对钛宝石飞秒激光器底板施 加水冷可改善锁模脉冲的稳定性.

关键词:钛宝石激光器,稳定性,飞秒脉冲 PACC:4260,4260B

### 1.引 言

自 1991 年 Spence 实现钛宝石激光器飞秒脉冲 输出以来<sup>[1]</sup>,国内外在钛宝石飞秒激光器的结构设 计<sup>[2,3]</sup>、器件改进<sup>[4-7]</sup>和实际应用等方面都取得了飞 速的发展.近年来,诸多钛宝石飞秒激光器的研究主 要集中于超短脉冲<sup>[8]</sup>、超宽光谱<sup>[9,10]</sup>、超低阈值抽运 功率<sup>[11,12]</sup>、高能量输出<sup>[13]</sup>以及锁模自启动<sup>[14]</sup>等方 面,而对钛宝石飞秒激光器稳定性的实验研究及改 进却少有报道.

人们在追求超短脉冲、超宽光谱和超低阈值抽 运功率的同时也在不断地将飞秒激光器向实用化、 小型化、稳定性的方向发展 因此复杂环境中钛宝石 飞秒激光器的稳定锁模与检测对于许多实际工程研 究和应用来说至关重要.

钛宝石飞秒激光器的稳定性主要受三个因素影 响 机械振动、空气气压变化和温度变化.针对不同 的影响因素,往往采取不同的措施加以抑止.机械振 动的影响可以通过在激光器内采取小型紧固镜架的 方法得以解决.当然,高性能光学平台也可以有效地 减少外界不可预知振荡对激光器锁模脉冲序列的干 扰.空气气压变化的影响可以采取将整个激光器进 行密闭的方法加以解决.这不仅可以避免空气气压 变化对激光器造成的影响,也有助于抑止外界噪声 和灰尘颗粒的干扰.温度变化的影响主要采取将激 光器搭建在一定厚度的铸铝板上.铸铝板一个典型 特点在于,它可以有足够的热量积累,但在某种程度 上它还是依赖于外界温度环境的变化.在铸铝板底 部与台面之间加上橡胶进行隔离或对整个底板进行 水冷却也可以有效避免铸铝板与光学平台之间的热 量传导造成激光器腔长的变化对输出脉冲稳定性的 影响.

总之,多种因素的影响使得钛宝石飞秒激光器 输出的锁模脉冲序列并非是由完全相同的脉冲构 成,脉冲与脉冲之间总会在诸如能量、振幅、重复频 率等方面存在随机的起伏与变化.了解脉冲的这些 变化与特性对于脉冲的应用来说至关重要.利用傅 里叶光学的知识可知,通过监测脉冲序列功率谱,可 以获得关于脉冲在时间上的抖动以及能量、重复频 率等参数的变化.在实验中我们主要通过电谱仪监 测脉冲序列的功率谱,研究钛宝石飞秒激光器的稳 定性并对其进行改善.

### 2. 激光器的稳定性分析

### 2.1. 理论模型

由文献 15 可知 非理想脉冲序列 F(t)的功率 谱 P<sub>t</sub>(ω)可以表示为

† E-mail: caosy01@yahoo.com

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金重大项目(批准号 160490280),国家自然科学基金(批准号 160578007)资助的课题.

 $P_{\mu}(\omega) = (2\pi/T)^{\beta} |\tilde{f}(\omega)|^{2}$   $\times \sum_{\mu} [\delta(\omega_{\mu}) + P_{A}(\omega_{\mu}) + (2\pi\mu)^{\beta}P_{f}(\omega_{\mu})],$ (1) 其中  $\omega_{\mu} = (\omega - 2\pi\mu/T), \mu$  是整型变量,  $\mathcal{M} - \infty$ 到 +  $\infty$ ; T为脉冲序列的时间周期;  $\tilde{f}(\omega)$ 为单个脉冲

(Jitter).

非理想脉冲序列的功率谱模拟图,如图1所示. 从图1和(1)式可以看出,功率谱  $P_{\rm F}(\omega)$ 代表了以  $\omega_{\mu}$ 为中心频率  $\Delta\omega = 2\pi/T$  为频率间隔的一系列频 带.每个频带都可以划分为三个不同的部分.  $\delta$  函数 为第一项,表示理想无噪声的脉冲功率谱;第二项表 示振幅噪声的功率谱;第三项包括重复频率的变化, 即时间上 Jitter 的功率谱.其中,第三项 Jitter 项与频 带次序的平方  $\mu^2$  有关.由(1)式可知  $\mu^2$  可以区别 两种不同的噪声,从而决定  $P_A(\omega)$ 和  $P_J(\omega).当 \mu$ = 0 时 Jitter 项为零,因此从  $\omega$  = 0 的基频中可直接 获得脉冲振幅抖动的功率谱.而当阶数  $\mu$  很高时, Jitter 项起主导主用,因此 Jitter 的功率谱  $P_J(\omega)$ 可 以直接从  $\mu$  的高阶次的频率成分中获得.



图 1 非理想脉冲序列各阶功率谱示意图(虚线为各阶振幅噪声 包络 ;点划线为各阶 Jitter 噪声包络 )

图 2 给出了为第  $\mu$  阶的功率谱示意图 ,其中  $P_1$ 表示带噪声脉冲序列的功率 , $P_2$  表示 Jitter 噪声的 功率 , $P_3$  表示振幅噪声的功率.脉冲序列强度(振 幅 和时间上的抖动可分别通过下列公式获取[15]:

$$\frac{\delta F(t)}{F_0(t)} = \left[ \left( P_3 / P_1 \right)_0 \Delta f_A / \Delta f_{\rm res} \right]^{1/2} , \qquad (2)$$

$$\frac{\delta T(t)}{T(t)} = (2\pi n)^{-1} [(P_2/P_1)_n \Delta f_J / \Delta f_{\rm res}]^{/2} , (3)$$

其中, $\Delta f_A$ ,  $\Delta f_J$ 分别为振幅噪声和 Jitter 噪声的带 宽  $\Delta f_{rs}$ 为扫描分辨率.



图 2 非理想脉冲序列第 µ 阶功率谱示意图( P<sub>1</sub> 表示脉冲功率; P<sub>2</sub> 表示 Jitter 功率; P<sub>3</sub> 表示振幅噪声功率; B 为振幅噪声带宽)

#### 2.2. 激光器输出锁模脉冲的稳定性改善

为了克服外界环境变化对激光器造成的影响, 我们对整个激光器的水冷进行了改造,增加了对激 光器底板的整体冷却并与钛宝石晶体水冷串连保持 恒温,以此测试激光器输出锁模脉冲序列稳定性.为 了清楚地分析激光器底板有无水冷时激光器输出锁 模脉冲序列稳定性的变化,我们采用电谱仪监测了 锁模脉冲的频谱,扫描频率为 10 kHz,扫描分辨率为 30 Hz,视频分辨率为 30 kHz 积分时间 3 s,分别取锁 模脉冲的第零阶和第十阶的频谱.

实验结果表明,有水冷和无水冷时的第零阶频 谱振幅噪声分别为 1.1×10<sup>-3</sup>和 2.1×10<sup>-3</sup>;有水冷 和无水冷时的第十阶频谱的 Jitter 值分别为 5.0× 10<sup>-6</sup>和 1.58×10<sup>-4</sup>.这说明,有水冷时的振幅噪声略 低于无水冷时的振幅噪声;对于高阶次(第十阶)有 水冷时的 Jitter 值要远远小于无水冷时的 Jitter 值. 因此增加对激光器底板的水冷可使输出脉冲的振幅 噪声和 Jitter 值大大减小,起到了稳定脉冲的作用.

同时我们利用电谱仪还监测了激光器锁模脉冲 的重复频率和脉冲强度的变化情况,如图 3 和图 4 所示.在图 3 中,曲线 1 为激光器底板无水冷情况 下,激光器重复频率的变化曲线;曲线 2 为对激光器

2973

底板施加水冷情况下 激光器重复频率的变化曲线. 在图 4 中,曲线 1 为激光器底板无水冷情况下,激光 器输出锁模脉冲强度的变化曲线;曲线 2 为对激光 器底板施加水冷情况下,激光器输出锁模脉冲强度 的变化曲线.

由图 3 分析可知,当激光器底板不施加水冷时, 激光器输出锁模脉冲的重复频率随着时间的变化逐 渐变小,在 1.0 h 的时间内仍不能实现稳定运转,实 验测试结果为经过 1.5—2.0 h 预热后激光器才能 实现稳定运转.由于锁模脉冲的重复频率由  $v = \frac{c}{2L}$ 决定,其中 L 为激光器的腔长,这说明在未加水冷 激光器开始工作时腔长逐渐变长,这主要是由于在 高功率抽运下引起热量积累导致温度升高造成的结 果.尽管温度变化很小,但是对腔长的影响还是不可 忽视的.此时输出脉冲的强度变化也是比较剧烈的, 如图 4 中的曲线 1 所示.



图 3 有无水冷时激光器输出锁模脉冲重复频率的变化曲线



图 4 有无水冷时激光器输出锁模脉冲强度的变化曲线

为了避免热量积累导致腔长增加造成的重复频

率的下降并稳定输出的锁模脉冲 我们对激光器底 板施加了循环水以带走腔内产生的热量,并平衡温 度的变化,在这种情况下,我们同样监测了激光器输 出锁模脉冲重复频率的变化情况 即图 3 中的曲线 2.曲线2的变化方向正好和曲线1变化的方向相 反 这说明对激光器底板的冷却确实起作用了 定使 得激光器的腔长变短,导致了重复频率增加.这说明 施加水冷后激光器的腔长突然间得到了缩短导致锁 模脉冲重复频率增加 从图 3 中的曲线 2 可知 经过 约0.6h后激光器可实现稳定运转,实际上在这个 过渡过程中激光器输出的锁模脉冲的强度变化也是 十分剧烈,如图4中的曲线2的开始阶段,随着时间 的增加 水冷使激光器内部产生的热量逐渐被带走 并达到一个稳定的状态 这时激光器腔长的变化也 逐渐缓慢,在图3中曲线2上体现出较为缓慢的变 化 这时输出的锁模脉冲的强度的抖动变化也随之 变缓,如图4中曲线2所示.

尽管有水冷和无水冷在短时间内都未能使激光 器输出锁模脉冲的重复频率达到稳定,但是从图 3 中还是可以看出有水冷时重复频率达到稳定所需要 时间要短于无水冷时所需的时间.另外从图 4 中也 可以看出,在施加水冷后激光器输出的锁模脉冲的 强度变化在短时间内即可趋于平稳状态.这说明在 条件允许的情况下,对激光器底板的整体冷却比不 冷却的效果明显.需要指出的是,这里讨论的都是短 时间的稳定性,从长时间来看,加水冷后经过 0.6 h 以及未加水冷经过 1.0—2.0 h 后都可以达到相似 的稳定状态,但加水冷后这个过渡时间将得到缩短.

为了进一步检验激光器输出光谱质量的稳定 性,在锁模稳定一段时间后,我们利用光谱议(Ocean Optics SD2000)长时间监测有水冷和无水冷条件下 光谱的稳定性,如图 5 所示.该激光器在有水冷条件 下长时间锁模时中心波长变化在±1 nm 之间,光谱 宽度(光谱的半高全宽)的变化在±1.5 nm 之间,光谱 宽度(光谱的半高全宽)的变化在±1.5 nm 之间;而 无水冷时长时间锁模时中心波长变化在±1.5 nm 之间,光谱宽度(光谱的半高全宽)的变化在±2 nm



图 5 锁模脉冲光谱随时间变化曲线 ( a )中心波长随时间变化曲线 ( b )光谱宽度随时间变化曲线

### 3.结 论

本文对钛宝石飞秒激光器的稳定性进行了分 析 实验分析比较了底板有无水冷时锁模脉冲序列 的稳定性变化以及中心波长和光谱宽度的变化.实 验测试结果表明对激光器底板施加水冷大大改善输 出脉冲的稳定性.实验结果为建立在复杂环境中稳 定工作的钛宝石飞秒激光器提供了依据,有利于更 稳定锁模脉冲的实现,并推动钛宝石飞秒激光器的 广泛应用.

- [1] Spence D E , Kean P N , Sibbett W 1991 Opt . Lett . 16 42
- [2] Zhang X H, Zhang G Y, Jiao Z Y, Gu X W, Yan C F, Wu D E, Chai L, Cao S Y 2005 Acta Phys. Sin. 54 1213 (in Chinese)[张 晓华、张光寅、焦志勇、顾学文、颜彩繁、武丁二、柴 路、曹士 英 2005 物理学报 54 1213]
- [3] Ling W J, Zheng J A, Jia Y L, Wei Z Y 2005 Acta Phys. Sin. 54 1619 (in Chinese) [ 令维军、郑加安、贾玉磊、魏志义 2005 物理 学报 54 1619]
- [4] Keller U, 'tHooft G W, Knox W H, Cunningham J E 1991 Opt. Lett. 16 1022
- [5] Zhang ZG, Torizuka K, Itatani T, Kobayashi K, Sugaya T, Nakagawa T, Takahashi H 1998 Opt. Lett. 23 1465
- [6] Krtner F X , Matuschek N , Schibli T , Keller U , Haus H A , Heine C , Morf R , Scheuer V , Tilsch M , Tschudi T 1997 Opt . Lett. 22 831
- [7] Wu Z B, Wang Z, Liao C Y, Han Y K, Cao S Y, Zhang Z G, Wang Q Y, Shao J D 2005 Acta Opt. Sin. 25 216 (in Chinese)
  [吴祖斌、王 专、,廖春艳、韩英魁、曹士英、张志刚、王清 月、邵建达 2005 光学学报 25 216]
- $\left[ \begin{array}{c} 8 \end{array} \right] \quad Ell \ R \ , Morgner \ U \ , Krtner \ F \ X \ , Fujimoto \ J \ G \ , Ippen \ E \ P \ , Scheuer$

V, Angelow G, Tschudi T, Lederer M J, Boiko A, Luther-Davies B 2001 Opt. Lett. **26** 373

- [9] Fuji T , Unterhuber A , Yakovlev V S , Tempea G , Stingl A , Krausz F , Drexler W 2003 Applied Physics B 77 125
- [10] Tian J R, Han H N, Zhao Y Y, Wang P, Zhang W, Wei Z Y 2006 Acta Phys. Sin. 55 4725 (in Chinese)[田金荣、韩海年、赵研 英、王 鹏、张 炜、魏志义 2006 物理学报 55 4725]
- [11] Kowalevicz A M , Jr. , Schibli T R , Krtner F X , Fujimoto J G 2002 Opt. Lett. 27 2037
- [12] Ling W J, Wei Z Y, Sun J H, Wang Z H, Tian J R, Jia Y L, Wang P, Han H N 2005 Acta Phys. Sin. 54 1619 (in Chinese)
   [令维军、魏志义、孙敬华、王兆华、田金荣、贾玉磊、王 鹏、 韩海年 2005 物理学报 54 4182]
- [13] Fernandez A, Fuji T, Poppe A, Fürbach A, Krausz F, Apolonski A 2004 Opt. Lett. 29 1366
- [14] Wang Y S, Liu H J, Cheng Z, Zhao W, Wang Y G, Ma X Y, Zhang Z G 2005 Acta Phys. Sin. 54 5184 (in Chinese)[王屹山、 刘红军、程昭、赵卫、王勇刚、马骁宇、张志刚 2005 物理 学报 54 5184]
- [15] Von der Linde D 1986 Applied Phyics B 39 201

## Improving the stability of the Ti : sapphire oscillator \*

Cao Shi-Ying<sup>1,2</sup>)<sup>†</sup> Zhang Zhi-Gang<sup>1,2</sup>) Chai Lu<sup>1</sup>) Wang Qing-Yue<sup>1</sup>)

1 🕽 Key Laboratory of Optoelectronic Information Technical Science , Ministry of Education , China ;

Ultrafast Laser Laboratory, College of Precision Instrument and Optoelectronics Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

2) Institute of Quantum Electronics , School of Electronics Engineering and Computer Science , Peking University , Beijing 100871 , China )

(Received 8 June 2007; revised manuscript received 7 September 2007)

#### Abstract

Stability of the pulse intensity and timing jitter of the Ti : sapphire oscillator is analyzed in this paper. The stability, central wavelength and bandwidth of the pulse train from the Ti : sapphire oscillator with and without water cooling plate were experimentally compared. The results show that by introducing a water cooling plate, the stability of the Ti : sapphire oscillator can be improved.

Keywords: Ti: sapphire oscillator, stability, femtosecond PACC: 4260, 4260B

<sup>\*</sup> Project supported by the Major Program of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60490280), the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60578007).

<sup>†</sup> E-mail: caosy01@yahoo.com